

Жидкости Zestron для очистки оборудования подразделяются на:

- Жидкости на водной основе (МРС-технология)
- Жидкости на основе модифицированных спиртовых соединений (растворители)
- Жидкости на основе ПАВ. (FAST технология)

Vigon RC 101 жидкость для очистки оборудования

VIGON® RC 101- промывочная жидкость на водной основе, предназначенная для очистки печей пайки оплавлением и оборудования для пайки волной припоя от всех типов остатков флюсов и загрязнений. VIGON® RC 101 наносится в ручную методом распыления.

Отличительные особенности:

- Быстрая и эффективная очистка оборудования для пайки от остатков любых типов флюсов
- Может наноситься на разогретые или холодные поверхности
- Не содержит ПАВ и галогенов
- Не оставляет остатков на различных поверхностях после очистки оборудования
- Не оказывает агрессивного воздействия на алюминиевые поверхности
- Не огнеопасный
- Имеет слабый запах
- Не содержит опасных компонентов
- Поставляется в литровых бутылках с распылителем простых и удобных при использовании
- Идеально подходит для замены промывочных жидкостей на спиртовой основе
- VIGON® RC 101может применяться для ручного нанесения через распылитель. Отмывка может эффективно производиться на холодных и горячих



поверхностях.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Atron SP 200 жидкость для очитски оборудования.

Плотность при 20°C	0,99 гр./см ³
Поверхностное натяжение, 25°C	31,95 мН/м
Диапазон кипения, °С	99 - 212
Точка вспышки, °С	нет
pH (10 гр./π. H ₂ O)	10,26
Давление паров, 20°С	11 мбар
Температура отмывки, °С	20 - 50
Растворимость в воде	Отлично растворяется
Концентрация раствора	В чистом виде

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.



Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — от 5 до 30. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Atron SP 200 жидкость для очистки оборудования

ATRON® SP 200 - новая промывочная жидкость на водной основе, специально разработанная для отмывки трудноудаляемых остатков флюсов с поверхности рабочих частей установок пайки волной припоя, палет и подплатников. ATRON® SP 200 также эффективно удаляет остатки паяльных паст с трафаретов.

Отличительные особенности:

- Быстрая и эффективная очистка оборудования для пайки от остатков любых типов флюсов
- Поставляется в виде концентрата и разводится в воде с концентрацией от 5 до 20%
- Длительное время жизни раствора в ванне
- Не содержит галогенов
- Не оставляет остатков на различных поверхностях после очистки оборудования
- Не оказывает агрессивного воздействия на алюминиевые и эпоксидные поверхности
- Не огнеопасный
- Имеет слабый запах
- Не содержит опасных компонентов
- ATRON® SP 200 рекомендуется применять в оборудовании для струйной отмывки, для струйной отмывки в объеме или в установках ультразвуковой отмывки.



Техническая консультация

Основные характеристики:

Плотность при 20°C	1,03 гр./см ³
Поверхностное натяжение, 25°C	32 мН/м
Диапазон кипения, °С	100 - 174
Точка вспышки, °C	нет
рН (10 гр./л. H ₂ O)	11,5
Температура отмывки, °С	20 - 70
Растворимость в воде	Растворяется
Концентрация раствора	15 — 20%

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — от 5 до 30. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.



По вопросам приобретения жидкостей для очистки оборудования и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: